

# 介质和半导体高频加热



作者：（苏）涅图什尔，A. B.等著；萧人译

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1965.11

总页数：409

说明：登录教客网（<https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html>）查找全本阅读方式

介质和半导体高频加热 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10251009.html>

书名：介质和半导体高频加热